

令和6年11月吉日

「2024年度第1回フジコミーティング」開催案内

平素より当センターをご利用いただき、誠にありがとうございます。  
コロナ禍で一時中断しておりました「フジコミーティング」につきまして、下記のとおり開催することとなりましたのでご案内いたします。

今回のフジコミーティングでは、FICT株式会社様、九州大学大学院システム情報科学研究所情報エレクトロニクス部門の多喜川良先生及びリックス株式会社様にご講演いただきます。また、当センターの開発状況報告のほか、ネットワークキング、情報交換の場として交流会（ワンドリンク制）も行います。

皆様のご参加をお待ちしております。

記

- ◇日時：2024年11月20日（水）13:30～17:00  
◇場所：三次元半導体研究センター隣接「社会システム実証センター」3階 セミナー室  
◇参加費：一名につき1,000円（税込） ※当日現金にてお支払いをお願いします。  
◇参加人数：50名程度（先着順）

◇アジェンダ：

**13:30-14:40 技術講演**

- ・「多層Glass基板Technology - G-ALCSのご紹介 -」  
FICT株式会社 共通技術本部 先行技術開発部 宮入 真美、植田 美代加
- ・「表面活性化低温接合によるヘテロジニアス光電子集積技術」  
九州大学 システム情報科学研究所  
情報エレクトロニクス部門 准教授 多喜川 良

**14:40-14:50 休憩**

**14:50-15:20 技術講演**

- ・「マイクロアイスジェット洗浄技術のご紹介」  
リックス株式会社 流体機器技術部 岡元 浩幸  
福岡県工業技術センター 機械電子研究所 周善寺 清隆

**15:20-16:00 三次元半導体研究センター 開発状況報告**

- ・「三次元半導体研究センターにおける最近の微細配線評価状況」  
研究員 牧本 洋文
- ・「新規導入設備の紹介 ～直接描画装置 Ledia 7～」  
研究員 神崎 聡子

**16:00-17:00 交流会**